

2000°C対応!

# 高温Kセル (JHKC-1000)

高融点金属の蒸発源として最適な高温Kセルです。

2000°C までの加熱が可能です。

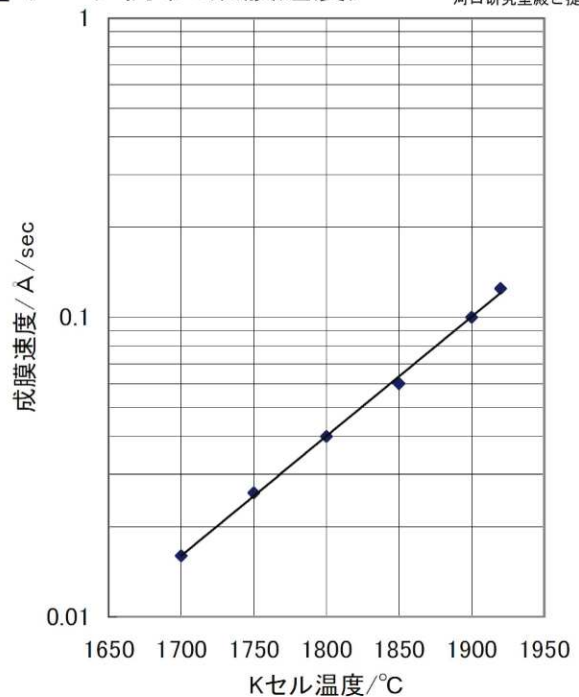


## 仕様

最高加熱温度	2000°C
るつぼ	金属またはカーボン製
取付フランジ	ICF114以上
水冷方式	シュラウド型
シャッター機構	有(圧空駆動/手動)または無

## データ例 (Pt成膜速度)

奈良先端科学技術大学院大学  
河口研究室殿ご提供



株式会社エピクエスト

〒601-8142 京都市南区上鳥羽中河原51 E-mail: info@epiquest.co.jp  
TEL: (075) 693-3356 FAX: (075) 693-3357 URL: http://www.epiquest.co.jp/

